⑲ 日本国特許庁(JP)

@実用新案出願公開

@ 公開実用新案公報(U) 平4-82841

@Int.Cl.5

識別記号

@公開 平成 4 年(1992) 7 月20日

H 01 L 21/302 C 23 F 4/00 庁内整理番号 B 7353-4M A 7179-4K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 頁)

❷考案の名称

ドライエツチング装置

②実 願 平2-124212

②出 願 平2(1990)11月28日

分类 安 安 安 田

伸生

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

⑦出 頤 人 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

四代 理 人 弁理士 鈴木 敏明

1. 考案の名称

ドライエッチング装置

- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (1) 自動搬送システムを用いたドライエッチング装置において、
- (a) ドライエッチングを行う処理装置とウェハ キャリアの移載を行う移載装置とを有し、
- (b) 該移載装置に、クリーニング用ダミーウエ ハキャリアを設置するためのダミーバッファと、
- (c) クリーニング周期とそのレシピを管理し、 かつ前記移載装置および処理装置を制御する手段 とを具備することを特徴とするドライエッチング 装置。
- (2) 自動搬送システムを用いたドライエッチング装置において、
- (a) ドライエッチングを行う処理装置とウエハ キャリアの移載を行う移載装置とを有し、
- (b) 該移載装置に、エージング用ダミーウエハ キャリアを設置するためのダミーバッファと、

(1)

447

(c) エージングの開始タイミングとそのレシピを管理し、かつ前記移載装置および処理装置を制御する手段

とを具備することを特徴とするドライエッチング 装置。

3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野羽

本考案は、半導体装置の製造に使用されるドラ イエッチング装置、なかでも自動搬送方式を有す る該装置に関するものである。

(従来の技術)

半導体装置の製造工場における自動搬送システムの一工程について説明すると、被処理物、例えば、半導体ウェハ(以下、単にウェハという)が収納されたウェハキャリヤは、前工程より自動搬送電、例えば天井を走行する自動搬送車によりなて指定されたドライェッチング装置に搬送されて処理された後、再び自動搬送車により次工程に自動搬送される。

第2図は、係る自動搬送方式によるドライエッ

(2)



チング工程の例を示すものであり、1はウェハキ ャリア、2は前後左右に移動できる天井部分を走 行する自動搬送車、3はドライエッチング装置で 4 はウェハキャリアがセットされる装置内バッフ ァ、5はウエハがドライエッチング装置3で処理 される時に、セットされるウエハステージ6は自 動搬送車2と、ドライエッチング装置3との間で ウェハキャリア 1を移動させる移載装置、1は上 下に動作し、自動搬送車2とウェハキャリア1の 移載を行うリフタ、8はウエハキャリア1をクラ ンプできる搬送ロボットであり、上下左右に移動 できる。9はリフタ1と、ウエハキヤリア1の受 渡しを行う為の受渡しバッファ、10はウエハキ ヤリア1がドライエッチング装置に搬送される前 にセットされる待機バッファで、移載機6はリフ タ1、搬送ロボット8、受渡しバッファ9、待機 バッファ10で構成されている。

以上の構成の動作を説明すると、前工程にて処理されたウェハキャリア 1 は、自動搬送車 2 により搬送されてきた後、リフタ 7 に移載され、受渡

しバッファタにセットされる。

受渡しバッファ9にセットされたウエハキャリア1は、その位置に移動してきた搬送ロボット8にクランプされて、装置バッファ4にウエハキャリアがない時、つまり、ドライエッチング装置3で、エッチング処理が行われていない時は、装置バッファ4へ、又装置バッファ4にウエハキャリアがある時は、待機バッファ10へ搬送される。

又、待機パッファのウェハキャリアは、装置パ (4) ッファ4のウエハキヤリアが受渡しバッファ9に 搬送された後、搬送ロボット8により装置バッファ4に搬送され、エッチング処理後、前記同様に 搬送され、次工程の処理装置へ自動搬送される。 この搬送システムにおけるウエハキヤリアの移載, 搬送そして、ウエハのエッチング処理は、全てコ ンピュータコントロールされ、自動で行われる。

(考案が解決しようとする課題)

しかしながら、以上述べた自動搬送システータ では、コング装置では、コンピュータ では、コング装置では、コンピュータ では、コングを使用しか処理ナンンバーク ではエーシングを使用しての、チャンの ではエーシングを使用したがありが ではエーシングをでしてからがしている のでがあった。 のではないないないないないないないない。 のでしているのではないないない。 ので必要できるようにしないない。 のはないるないない。 のはないるないという問題点があった。

チャンパークリーニング処理とは、ドライエッチング処理時、エッチングチャンパー内に付着す (5)

るデポシション膜を取除く処理であり、通常RFパワーをかけて行うが、この時ウエハステージにウェハがないとウエハステージにダメージを与える場合もありこれを防止する為に(ダミー)ウエハを使用する。

また、ドライエッチング処理においては、エッチングチャンパー内の温度の違いによって同一処理レンピで処理された場合でもエッチング結果が異なることがある。

枚葉処理においては、最初に処理される場合と その後継続して処理される場合ではチャンバー内 温度差が大きい為、最初に処理を開始する前に、 ダミーウェハを処理する。このダミーウェハの処 理をエーシングという。

本考案は、以上述べたドライエッチング装置で メンテナンス的に行われるウェハを使用してのチャンパークリーニング処理或いはエージング処理 を装置オフラインにして実施しなければならない という問題点を除去し自動でウェハを使用してそ れらの処理を実施する方式を提供することを目的 とする。

(課題を解決するための手段)

(作用)

本考案は前述のように、移載装置にクリーニング用或いはエージング用ダミーウェハの入ったキャリアが置けるダミーバッファを設置し、又クリーニング或いはエージングを管理する制御装置を設けたことにより、ドライエッチング装置におけるウェハを使用してのそれらの処理を自動般送ンステム稼

動中に自動で実施することが可能となった。

第1図は本考案の実施例を示す搬送システムの 概略構成図であり、1はウエハキャリア、2は前 後左右に移動できる天井部分を走行する自動搬送 車、3はドライエッチング装置で、4はウエハキ ヤリアがセットされる装置内バッファ、5はウエ ハがドライエッチング装置3で処理される時にセ ットされるウエハステージ、6は自動搬送車2と ドライエッチング装置3との間でウエハキャリア 1を移動させる移載装置、7は上下動作し、自動 搬送車2とウェハキャリア1の移載を行うリフタ、 8は上下左右に移動可能で、ウエハキヤリア1を クランプできる搬送ロボット、9はリフタとウエ ハキャリア1の受渡しを行う為の受渡しバッファ、 10はウエハキャリア1がドライエッチング装置 に搬送される前にセットされる待機パッファであ り、これらは従来のものと同様である。

本考案の搬送システムの実施例においては、これらに加えて、クリーニング用或いはエージング用のダミーウェハの入ったキャリアを設置できる

ダミーバッファ11を移載装置 6 に設け、又クリーニングの周期,レシピ或いはエージングの開始時間とレシピ等が入力できる、データ入力装置 1 3 と入力データを管理コントロールする制御装置 1 2 が設けられ、制御装置 1 2 は、移載装置 6 及びドライエッチング装置 3 と接続され移載のコントロール制御とレシピ転送等を行う。

第3図は、制御装置 12のクリーニング周期及びレシピ管理プログラムのフローチャートであり、以下このフローチャートに従ってクリーニングの自動搬送方式を説明する。

まず、自動搬送を行う前にクリーニング用のダミーウェハの入ったキャリアを作業者は、ダミーバッファ11にセットし、続いてデータ入力装置13を操作し、クリーニングの周期及びレシピを入力、その後自動搬送システムを立上げる。

①データ入力装置から入力された、クリーニング周期及びレシピは、②制御装置 1 2 によって管理される。一方、前工程にて処理されたウェハキャリア 1 は自動搬送車 2 により、リフタ 7 に移載

され、その後搬送され、アは選出というの後搬送され、アは選出を選出した。 との後継送され、アはないの自動を送され、アはないの自動を送され、アはないの自動を送された。 ないののはないの自動を送された。 ないののはないの自動を送された。 ないのののではないが、アッカーのではないが、アッカーのではないが、アッカーのではないが、アッカーのではないが、アッカーのではないが、アッカーのではないが、アッカーのではないが、アッカーのではないが、アッカーのではないが、アッカーのではないが、アッカーのではないが、アッカーのでは、アッカーの

⑥との時点でクリーニング周期は、1つ減少され、この減算は、ドライエッチング装置 3 でキャリア毎に処理が実施されるごとに行われる。

⑦クリーニング設定周期と、ドライエッチング 装置で処理されたキャリア数が同一となった時、 制御装置12は、®ドライエッチング装置に対し てクリーニングレンピを転送し⑨移載装置 6 に対 しては、クリーニング移載指示を通知する。これ を受けて移載装置 6 はダミーウエハ入りキャリア をダミーバッファ 1 1 から装置バッファ 4 へ搬送 ロポット 8 を使って搬送する。

ドライエッチング装置 3 は受信したクリーニングレシピによりダミーウエハをウエハステージ 5 上でクリーニング処理する。クリーニングが終了すると、再び移載装置 6 はダミーウエハ入りキャリアを装置バッファ 4 からダミーバッファ 1 1 へ搬送ロボット 8 を使って搬送する。

このクリーニング処理が終了すると①再びクリーニング周期は、最初にデータ入力装置 1 3 から入力された値となる。ダミーバッファ 1 1 に設置されたダミーウェハは、繰り返し使われることになるが、ウェハがエッチングされ薄くなるので、定期的に作業者により交換される。

クリーニングが終了すると、再び前工程から自動搬送されてウェハ (キャリア)が処理されることになる。

第 4 図は、制御装置 1 2 のエージングのレシピ 及びタイミング管理プログラムのフローチャート

(11)

457



であり以下とのフローチャートに従って、エージ ングの自動 搬送方式を説明する。

まず、自動搬送を行うまえに、エージング用の ダミーウェハの入ったキャリアを作業者は、ダミ ーバッファ11にセットし続いて、①データ入力 装置13を操作し、エージングのレシピを入力そ の後自動搬送システムを立上げる。

 置 6 に対してはエージング移載指示を通知する。 これを受けて、移載装置 6 はダミーウェハ入り、 キャリアをダミーバッファ 1 1 から装置バッファ 4 へ搬送ロポット 8 を使って搬送する。

ドライエッチング装置3は受信したエージング レシピによりダミーウエハをウエハステージ5上 でエージング処理する。エージングが終了すると 再び移載装置6は、ダミーウエハ入りキャリアを 装置パッファ4から、ダミーバッファ11へ搬送 ロボット8を使って搬送する。

(z)

待機バッファ 1 0 のウェハキャリアは、エージングが終了すると従来と同時に搬送ロボット 8 により装置バッファ 4 に搬送され、エッチング処理される。その後搬送ロボット 8 にクランプされて受渡しバッファ 9 へ搬送され、リフタ 7 により再び自動搬送車 2 へ移載され、次工程の処理装置へ自動搬送されていく。

⑥制御装置 1 2 はドライエッチング装置でのエッチング処理を監視しエッチング処理が終了し、 装置バッファ 4 からウエハキャリアが次工程へ搬

送された後、②再び装置バッファ 4 及び待機バッファのウェハキャリア有無を確認する。前工程からのロットがない場合は上記同様、エージングを決定し、処理前ウェハキャリアが、待機バッファ 1 0 へ搬送されてからエージング処理を行う。

ここで、⑦待機 バッファに ウエハキャリアがある場合は、エージング処理 は行わず 搬送ロボット8は、待機 バッファ 10から装置 バッファ 4への移載を開始しウエハキャリヤの連続 処理を行う。

ダミーバッファ11に設置されたダミーウエハは繰り返し、使われることになるがウエハがエッチングされ薄くなるので、定期的に作業者により、交換される。

(考案の効果)

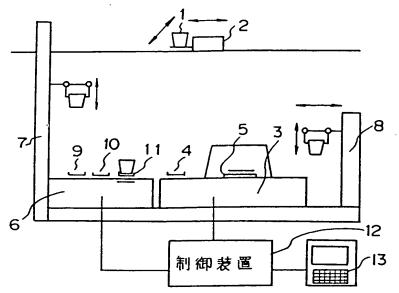
以上、詳細に説明したように本考案によれば、 移載装置にクリーニング用或いはエージング用ダ ミーウェハの入ったキャリアが置けるダミーバッ ファを設置し、又クリーニングの周期とレシピ或 いはエージングの開始タイミングとレシピ等を管 理する制御装置を設けたことにより、ドライエッ

(14)

チング装置におけるウエハを使用してのチャンパークリーニング処理或いはエージング処理を自動搬送システム稼動中に自動で実施することが可能となり、それらの処理の際装置をオフラインにする必要もなく、作業効率の向上への貢献大である。
4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の実施例の構成図、第2図は従来例の構成図、第3図はクリーニングの管理プログラムフローチャート、第4図はエージングの管理プログラムフローチャートである。

1 … ウェハキャリア、2 … 自動搬送車、3 … ドライエッチング装置、4 … 装置バッファ、5 … ウェハステージ、6 … 移載装置、7 … リフタ、8 … 搬送ロボット、9 … 受渡しバッファ、10 … 待機パッファ、11 … がミーバッファ、12 … 制御装置、13 … データ入力装置。



1: ウェハキャッヤ

2: 自動 搬送車

3: ドライエッチング装置

4: 装置 バッファ

5:ウェハステージ 6:移載装置 7:リフタ

8: 搬送 ロホット

9: 受 渡しバッファ

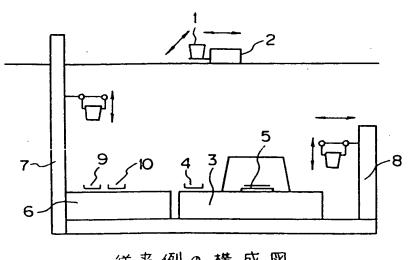
10: 待機 バッファ 11: ダミーバッファ

12:制御装置

13:データ入力装置

考案の実施例の 構成 図

第 図

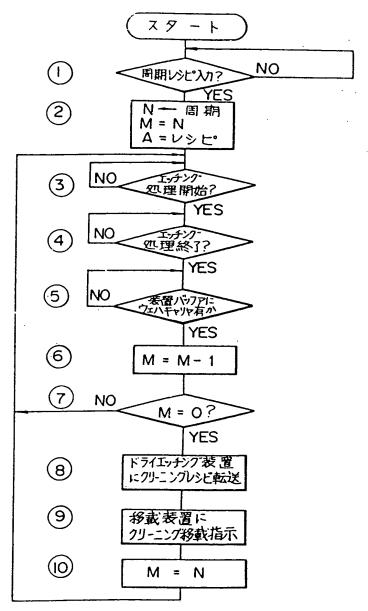


従来例の構成図 第 2 図

夹用新案登录出额人 沖電気工業株式会社

代理人 木 敏 明

462 実開 1 -82841

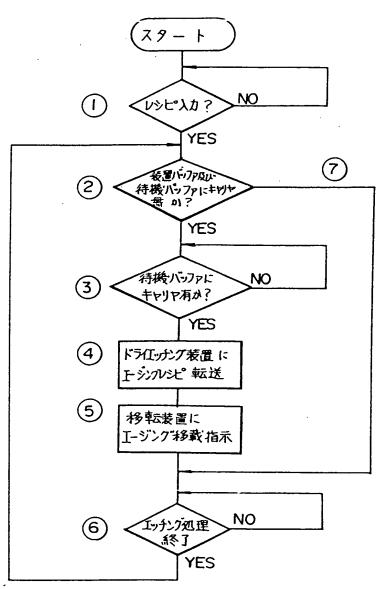


クリーニンクの管理プログラムフローチャート

第 3 図

寒用新案登録出額 与 許電 复工業株式会社

代理及 鈴 木 敏 明 463 2 実界4 3 2 8 4 1



エージングの管理プログラムフローチャート 第 4 図

実用新業登録出類人 神電気工業株式会社代理人 鈴 木 敏 明454 室間1- 999 11